Ревуцька Любов Олександрівна, аспірантка Національного

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені

Ігоря Сікорського», тема дисертації: «Вплив складу та легування на

ближній порядок халькогенідних стекол та формування поверхневих

рельєфів на тонких плівках і нанокомпозитах на їх основі» (105

Прикладна фізика та наноматеріали). Спеціалізована вчена рада

ДФ26.002.008 в Національному технічному університеті України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»